#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-12495

(43)公開日 平成11年(1999)1月19日

*				
(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	F I		
C 0 9 D 4/00		C 0 9 D 4/00		
5/00		5/00 C		
175/14		175/14		
G11B 7/24	5 3 4	G11B 7/24 534D		
// C08F 299/06		C 0 8 F 299/06		
		審査請求 未請求 請求項の数4 〇L (全 6 頁)		
(21)出願番号	<b>特願平9</b> -171830	(71)出願人 000002886		
		大日本インキ化学工業株式会社		
(22)出願日	平成9年(1997)6月27日	東京都板橋区坂下3丁目35番58号		
		(72)発明者 村上 和夫 埼玉県川越市伊勢原町 5 - 5 - 5 - 8 -		
		407		
		(72)発明者 磯中 健		
		埼玉県上尾市菅谷1-102-2-207		
		(74)代理人 弁理士 髙橋 勝利		
		(X-)		

## (54) 【発明の名称】 紫外線硬化性組成物

### (57)【要約】

(修正有)

【課題】低粘度且つ低硬化収縮率を有する光デイスク用 紫外線硬化性組成物、特に光デイスクの保護コート剤と して使用した場合、硬化収縮率が小さいので反りのおこ り難い光デイスクを得ることが出来る紫外線硬化性組成 物を提供する。

【解決手段】水酸基含有(メタ)アクリレートにラクトン化合物を反応させて得られた(メタ)アクリルモノマーとイソシアネート化合物を反応させて得られるウレタン(メタ)アクリレートを含有する紫外線硬化性組成物。このウレタン(メタ)アクリレートは、重合性モノマーと併用し光デイスクの保護コート剤として実用化される。組成物は、硬化収縮率が低いので光デイスクの保護コート剤として使用した場合、反りの小さいデイスクを得ることができ、信頼性の高い光デイスクを生産することがでできる。

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】光デイスク用紫外線硬化性組成物であって、ウレタン(メタ)アクリレートを5質量%以上含有し、25℃での粘度が200mPa・s以下且つ硬化収縮率が8.5%以下であることを特徴とする光ディスク用紫外線硬化性組成物。

【請求項2】ウレタン(メタ)アクリレートが水酸基含有(メタ)アクリレートにラクトン化合物を反応させて得られた(メタ)アクリル系モノマーとポリイソシアネート化合物を反応させて得られるウレタン(メタ)アクリレートを含有する請求項1記載の組成物。

【請求項3】ウレタン (メタ) アクリレートがヒドロキシアルキル (メタ) アクリレートと ε ーカプロラクトンを反応させて得られた (メタ) アクリル系モノマーとジイソシアネート化合物を反応させて得られるウレタン (メタ) アクリレートである請求項1記載の組成物。

【請求項4】組成物がウレタン(メタ)アクリレート5質量%以上と重合性モノマー95質量%以下とを含有する請求項1記載の光デイスク用紫外線硬化性組成物。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光デイスク用紫外線硬化性組成物に関し、特に、低粘度、低硬化収縮率をもたらす、ウレタン(メタ)アクリレートを含有する光デイスク用紫外線硬化性組成物に関する。

#### [0002]

【従来の技術】光デイスクは、ポリカーボネートなどプラスチックスの円形基板に円周方向に沿って、音や文字や画像の信号を凹凸により記録し、その凹凸面にアルミニウムや金などの金属を蒸着またはスパッタリングして 30 金属薄膜を形成したもので、信号の読みとりを照射した光の反射光の強弱により再生する。金属薄膜は、極めて傷が付きやすく、その傷により、信号の読みとりの誤りが発生したり、あるいは光デイスク基板に反りがあると、読みとり不能となる。また、光デイスクの信頼性を高めるためには、記録層と保護コート剤を硬化させて得られる保護層との層間の接着力も求められ、少なくともこれらの層間で容易に剥離することは好ましくない。

【0003】近年、光ディスクにおいて情報記録層の保護コート剤として紫外線硬化性組成物が用いられるのが 40一般的になってきている。この紫外線硬化性組成物は通常スピンコート法により塗布される。広く実用に供されている光ディスク用の紫外線硬化性組成物は、一般的に接着性は良く、粘度も比較的低くなっている。しかし、硬化収縮率は、約10%程度を有している。最近は、デジタルビデオデイスク (DVD) の貼り合わせ前の基板が0.6mmと薄くなり、例えばこの用途に10%程度の硬化収縮率を有する保護コート剤を用いると、デイスクに反りが発生し、デイスクとしての機能が発揮されず、記録層への接着もさることながら、デイスクの反り 50

の問題解決も急務となってきている。また、粘度が高い と、記録面凹凸を残らずきれいに覆うことができず ピ

と、記録面凹凸を残らずきれいに覆うことができず、ピンホールなどが生じる。またデイスクの保護層の膜厚は、より薄いほうが基板が反り難くなり好ましい。併せて、生産性を考慮するとコート剤の粘度もあるレベル以下であることが重要な要素である。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、光デイスクの反りを極力小さくとどめることを可能とする光デイスク用紫外線硬化性組成物を提供する。また、光デイスク保護コート剤として反りを無くするための低硬化収縮率、且つ低粘度で生産性に優れた紫外線硬化性組成物を提供する。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、光デイスク用紫外線硬化性組成物、特に光デイスクの保護コート剤としてより低粘度、且つより低硬化収縮率の硬化皮膜が得られるかについて本発明者等は、鋭意検討したところ、低粘度、低硬化収縮率の両特性を満足する光デイスク用紫外線硬化性組成物が得られることを見いだし本発明を完成するに至った。

【0006】すなわち本発明は、光デイスク用紫外線硬化性組成物であって、ウレタン(メタ)アクリレートを 5質量%以上含有し、25℃での粘度が200mPa・ s以下且つ硬化収縮率も8.5%以下であることを特徴 とする光デイスク用紫外線硬化組成物を提供する。

【0007】本発明では、ウレタン(メタ)アクリレートが必須成分として用いられる。本発明で用いるウレタン(メタ)アクリレートは如何なる方法で製造されたものでよい。ウレタン(メタ)アクリレートとしては、例えば、ポリエステルウレタン(メタ)アクリレート、ポリエーテルウレタン(メタ)アクリレートなどがあげられる。これらウレタン(メタ)アクリレートとしては、2つの(メタ)アクリロイル基を有するものが好ましい。ウレタン(メタ)アクリレートは、例えば、ポリイソシアネート化合物とポリオールとを前者を過剰のモル比で反応させて、末端イソシアネート基としたのち、水酸基含有(メタ)アクリレートをそこに付加させることにより、容易に得られる。

【0008】本発明者らは、ウレタン(メタ)アクリレートとして、より低粘度であるラクトン系ポリエステルウレタン(メタ)アクリレートを使用することにより、組成物全体の粘度を低減させることができ、上記課題を解決できることを見いだした。この好適なラクトン系ポリエステル(メタ)アクリレートの製造方法としては、例えば2つの工程をとる以下の製造方法があげられる。

【0009】第1工程:水酸基含有(メタ)アクリレートとラクトン化合物とを反応させる工程。

50 第2工程:次いでポリイソシアネート化合物と反応させ

3

目的物のウレタン (メタ) アクリレートを得る工程。 【0010】以下、各工程につき順に説明する。

#### 【0011】第1工程

水酸基含有(メタ)アクリレートとラクトン化合物との 反応は、例えば、ヒドロキシアルキル (メタ) アクリレ ート1モルに対し、٤-カプロラクトン1~50モル反 応させる。触媒としてすでに公知の第二塩化スズ、塩化 亜鉛、過塩素酸マグネシウムなどルイス酸を使用し、そ の量は仕込まれた反応物全質量に対し、0.2~0.5 質量%が好ましい。反応温度は例えば50~80℃であ 10 る。まず最初にヒドロキシアルキル (メタ) アクリレー トを触媒とともに仕込み、温度をあげ、次いでεーカプ ロラクトンを供給する。ε-カプロラクトンを供給した とき発熱する場合があるが、この場合温度が上がりすぎ ないよう、冷却をするのが好ましい。反応終了後さらに 30分~3時間位50~80℃の設定温度を維持して撹 拌を続けるのが好ましい。このままの形態で、第2工程 に移ってもよいが、残留付加物を塩基やケイソウ土など で中和し、さらに減圧して揮発分を除去し、次いで濾過 して精製して第2工程に移るのが好ましい。

#### 【0012】第2工程

ここでは第1工程で得られた水酸基を含有する反応物とポリイソシアネート化合物とを反応させる。同イソシアネート化合物の使用量は、同反応物のヒドキシル当量と反応するに十分なイソシアナト当量を提供する量である。これに用いる触媒としては、すでに公知のジブチルスズラウレート、トリエチレンジアミンなどが使用でき、触媒は反応混合物の質量を基準に一般的に0.1~1質量%用いる。この工程では第1工程で得られた付加物の温度を40~60℃に保ち、ここにポリイソシアネート化合物を徐々に攪拌しながら添加し、反応を確実に終結させる。次いで、減圧にして揮発分を除去して目的とするウレタン(メタ)アクリレートを得ることが出来ス

【0013】本発明に使用するウレタン(メタ)アクリレートの原料となる化合物としては、例えば以下のものが挙げられる。

【0014】 水酸基含有 (メタ) アクリレートとしては 例えば、ヒドロキシエチルアクリレート、2ーヒドロキシプロピルアクリレート、2ーヒドロキシプロピルアクリレート、1、6ーヘキサンジオールモノアクリレート、が好ましい。

【0015】ラクトン化合物としては例えば、βープロ 50 とくに光デイスク保護コート剤として用いる場合、塗料

ピオラクトン、 $\varepsilon$  ーカプロラクトン、 $\delta$  ーバレロラクトン、 $\beta$  ーメチルー $\delta$  ーバレロラクトン、 $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  ートリメトキシー $\delta$  ーバレロラクトン、 $\beta$  ーメチルー $\varepsilon$  ーイソプロピルー $\varepsilon$  ーカプロラクトン、ラクチド、グリコリド等が挙げられる。

【0016】これら化合物のうち、ヒドロキシエチアクリレートとモーカプロラクトンを反応させて得られた化合物は比較的低粘度で本発明に好適であり、市販品としてプラクセルFA1、FA1DT、FA2、FA2D、FA3、FA4、FA-5等がダイセルUCBより入手することもできる。したがって、これらを用いてポリイソシアネート化合物と反応させ、ウレタン(メタ)アクリレートを合成することもできる。すなわち、上記市販品を用いれば第2工程のみで、ウレタン(メタ)アクリレートを製造することができる。

【0017】ポリイソシアネート化合物としては、例えば、トリレンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート、水添ジフェニルメタンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、水添キシリレンジイソシアネート、トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、トリジンジイソシアネート、ノルボルネンジイソシアネート、トリジンジイソシアネート、pーフェニレンジイソシアネート、リジンジイソシアネート等を挙げることができる。ポリイソシアネート化合物としては、ジイソシアネート化合物が好ましい。

【0018】本発明では、ウレタン (メタ) アクリレートが必須成分とし、以下に記される重合性モノマーが必要により使用することができる。重合性モノマーには、単官能モノマー、多官能モノマーがある。以下にその重合性モノマーを列挙する。

【0019】本発明に使用できる重合性モノマーとしては例えば以下のものが挙げられる。単官能(メタ)アクリレートとしては例えば、置換基としてメチル、エチル、プロピル、ブチル、アミル、2-エチルへキシル、オクチル、ノニル、ドデシル、ヘキサデシル、オクタデシル、シクロヘキシル、ベンジル、メトキシエチル、ブトキシエチル、フェノキシエチル、ノニルフェノキシエチル、テトラヒドロフルフリル、グリシジル、2-ヒドロキシエチル、2-ヒドロキシプロピル、ジメチルアミノエチル、ジエチルアミノエチル、ノニルフェノキシエチルテトラヒドロフルフリル、カプロラクトン変性テトラヒドロフルフリル、イソボルニル、ジシクロペンタニル、ジシクロペンテニル、ジシクロペンテニル、ジシクロペンテニル、ジシクロペンテニカンエチル等の如き基を有する(メタ)アクリレート等が挙げられる。

【0020】単官能(メタ)アクリレートは、高分子化し塗膜を形成するが光デイスク用紫外線硬化性組成物、

5

の粘度を調整する役目が主たるものである。15~35 質量%の範囲が望ましい。この範囲では、粘度が低くな り、塗膜強度も維持され、生産性もよいので好ましい。 単官能モノマーを多量に使用すと硬化塗膜が脆く、この ような硬化塗膜で保護コートされた光デイスクは高温高 湿での環境試験を行なうと信号エラーが増加する傾向が あり、耐久性が低下するので好ましくない。

【0021】又、多官能(メタ)アクリレートとしては 例えば、1,3-ブチレングリコール、1,4-ブタン ジオール、1,5-ペンタンジオール,3-メチルー 1, 5-ペンタンジオール, 1, 6-ヘキサンジオー ル、ネオペンチルグリコール、1、8-オクタンジオー ル, 1, 9-ノナンジオール、トリシクロデカンジメタ ノール、エチレングリコール、ポリエチレングリコー ル、ポリプロピレングリコール、ポリプロピレングリコ ール等のジアクリレート、トリス (2-ヒドロキシエチ ル) イソシアヌレートのジ (メタ) アクリレート、 ネ オペンチルグリコール1モルに4モル以上のエチレンオ キサイド若しくはプロピレンオキサイドを付加して得た ジオールのジ(メタ)アクリレート、ピスフェノールA 20 1モルに2モルのエチレンオキサイド若しくはプロピレ ンオキサイドを付加して得たジオールのジ (メタ) アク リレート、トリメチロールプロパン1モルに3モル以上 のエチレンオキサイド若しくはプロピレンオキサイドを 付加して得たトリオールのジ又はトリ (メタ) アクリレ ート、ビスフェノールA1モルに4モル以上のエチレン オキサイド若しくはプロピレンオキサイドを付加して得 たジオールのジ (メタ) アクリレート/トリス (2-ヒ ドロキシエチル) イソシアヌレートトリ (メタ) アクリ レート、トリメチロールプロパントリ (メタ) アクリレ 30 ート、ペンタエリスリトールトリ (メタ) アクリレート /ジペンタエリスリトールのポリ (メタ) アクリレート /カプロラクトン変性トリス [ (メタ) アクリロキシエ チル] イソシアヌレート, アルキル変性ジペンタエリス リトールのポリ (メタ) アクリレート、カプロラクトン 変性ジペンタエリスリトールのポリ (メタ) アクリレー ト/ヒドロキシピバリン酸ネオペンチルグリコールジア クリレート、カプロラクトン変性ヒドロキシピバリン酸 ネオペンチルグリコールジアクリレート/エチレンオキ サイド変性アルキル化リン酸 (メタ) アクリレート、エ チレンオキサイド変性トリメチロールプロパントリアク リレート等があげられる。

【0022】多官能(メタ)アクリレートは、塗膜を形成し、塗膜を硬く強くする。光デイスク用紫外線硬化性組成物、とくに光デイスク保護コート剤として使用するときは、この成分は40~60質量%の範囲が望ましい。この範囲では、塗膜強度、粘度、硬化収縮率などの特性バランスがとれて良くなる。(メタ)アクリル系モノマーは紫外線硬化性に優れるので好ましい。単官能

(メタ) アクリレート及び多官能(メタ) アクリレートは、各々2種以上用いる様にしてもよい。

【0023】本発明では、上記(メタ)アクリル系モノマーを主体として構成することができるが必要であれば、以下の重合性モノマーも使用できる。Nービニルー2ーピロリドン、アクリロイルモルホリン、ビニルイミダゾール、Nービニルカプロラクタム、酢酸ビニル、(メタ)アクリル酸、(メタ)アクリルアミド、Nーヒドロキシメチルアクリルアミド又はNーヒドロキシエチルアクリルアミド及びそれらのアルキルエーテル化合物等。

【0024】本発明に使用できる光重合開始剤としては、光によりラジカルを発生し、そのラジカルが重合性不飽和化合物と効率的に反応するものであれば良い。分子が開裂してラジカルを発生するタイプや芳香族ケトンと水素供与体の組合せのように複合して用いられるものがある。

【0025】前者に属する例としては、例えば、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソブチルエーテル、ベンジルジメチルケタール、1ーヒドロキシシクロへキシルフェニルケトン、2ーヒドロキシー2ーメチルー1ーフェニループロパンー1ーオン、2、4、6ートリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド、1ー(4ーイソプロピルフェニル)ー2ーヒドロキシー2ーメチルプロパンー1ーオン及び2ーメチルー1ー(4ーメチルチオフェニル)ー2ーモルホリノープロパノンー1ーオン、ビス(2,6ージメトキシベンゾイル)ー2,4,4ートリメチルペンチルホスフィンオキシド等を挙げることができる。

【0026】後者の例の芳香族ケトンとしては、例え ば、ベンゾフェノン、4-フェニルベンゾフェノン、イ ソフタロフェノン、4ーベンゾイルー4′ーメチルージ フェニルスルフイド、2、4-ジエチルチオキサント ン、2-イソプロピルチオキサントン及び2-クロロチ オキサントン等が挙げられ、これと組合せる水素供与体 としては、例えば、メルカプト化合物及びアミン化合物 等が挙げられるが、一般にアミン系化合物が好ましい。 【0027】アミン系化合物としては、例えば、トリエ チルアミン、メチルジエタノールアミン、トリエタノー サイド変性リン酸 (メタ) アクリレート、エチレンオキ 40 ルアミン、ジエチルアミノエチル (メタ) アクリレー ト、pージメチルアミノアセトフェノン、pージメチル アミノ安息香酸エチル、pージメチルアミノ安息香酸イ ソアミル、N、N-ジメチルベンジルアミン及び4、 4'ービス(ジエチルアミノ)ベンソフェノン等が挙げ られる。

【0028】これらの光重合開始剤は、単独で用いても良いし、二種類以上組合せて用いても良い。光重合開始剤の使用量は、特に限定されるものではないが、通常重合硬化しうる成分100質量部当たり、0.1~8質量50 部である。

【0029】また、本発明の組成物には、必要であれ ば、さらにその他の添加剤として、熱重合禁止剤、酸化 防止剤、可塑剤及びシランカップリング剤等を各種特性 を改良する目的で配合することもできる。

#### [0030]

【発明の実施の形態】本発明は、次の実施様態を含む。 (1) 光デイスク用紫外線硬化性組成物であって、ウレ タン (メタ) アクリレートを5質量%以上含有し、25 ℃での粘度が200mPa・s以下且つ硬化収縮率が 線硬化性組成物。

【0031】(2) ウレタン(メタ) アクリレートが水 酸基含有(メタ)アクリレートにラクトン化合物を反応 させて得られた (メタ) アクリル系モノマーとイソシア\* \*ネート化合物を反応させて得られるウレタン (メタ) ア クリレートを含有する前記(1)記載の組成物。

【0032】(3) ウレタン(メタ) アクリレートがヒ ドロキシエチル (メタ) アクリレートと ε - カプロラク トンを反応させて得られた (メタ) アクリル系モノマー とジイソシアネート化合物を反応させて得られるウレタ ン (メタ) アクリレートである前記 (1) 記載の組成

【0033】 (4) 組成物がウレタン (メタ) アクリレ 8.5%以下であることを特徴とする光ディスク用紫外 10 ートが5質量%以上と重合性モノマー95質量%以下と を含有する前記(1)記載の光デイスク用紫外線硬化性 組成物。

> 【0034】光デイスク用紫外線硬化性組成物作製の概 要を以下に記す。なお、「部」は「質量部」を示す。

水酸基含有 (メタ) アクリレートにラクトン化合物を反応させて得られた (メ タ) アクリル系モノマーとポリイソシアネート化合物を反応させて得られるウレ

タン (メタ) アクリレート

多官能(メタ)アクリルモノマー 単官能 (メタ) アクリルモノマー

り、0.1~8質量部である。これらは、70~80℃ で約一となるまで混合し、光デイスク用紫外線硬化性組 成物とする。

【0035】また本発明の組成物は、硬化のための紫外 線照射方式としては、いずれの方式でもよい。従来の連 続的照射法でもよいが、例えばμsec~msecオー ダの短時間に一気に照射するか、分割して繰り返し照射 する様な、閃光照射方式で行ってもよく、反りの小さい ディスクを得るには好適な方法である。

#### [0036]

【実施例】実施例を挙げて本発明を詳細に説明するが、 本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

### 実施例1

ラクトン変性ヒドロキシエチルアクリレートであるプラ クセルFA-1 (ダイセルUCB社製) 2モルとトリレ ンジイソシアネート1モルを反応させて得られたウレタ ンアクリレート20部、トリス (2-ヒドロキシエチ ル) イソシアヌレートトリアクリレート25部、トリプ ロピレングリコールジアクリレート20部、イソボルニ ルアクリレート25部、エチレンオキサイド変性トリメ チロールプロパントリアクリレート5部、2-メチルー 1-(4-メチルチオフェニル)-2-モルホリノープ ロパノンー1ーオン5部、及びベンゾフェノン3部を7 5℃で1時間混合溶解し、淡黄色透明の紫外線硬化性組 成物を作製した。

#### 【0037】比較例1

ポリテトラメチレングリコール (分子量850) 1モル とトリレンジイソシアネート2モル反応後ヒドロキシエ チルアクリレート2モルを反応させて得たウレタンアク

5~45部

40~60部

15~35部

光重合開始剤は、通常重合しうる成分100質量部当た 20 リレート20部 、トリス(2-ヒドロキシエチル)イ ソシアヌレートトリアクリレート25部、トリプロピレ ングリコールジアクリレート20部、イソボルニルアク リレート25部、エチレンオキサイド変性トリメチロー ルプロパントリアクリレート5部、2-メチル-1-(4-メチルチオフェニル) -2-モルホリノープロパ ノン-1-オン5部、及びベンソフェノン3部を75℃ で1時間混合溶解し、淡黄色透明の紫外線硬化性組成物 を作製した。

> 【0038】上記組成物を用い下記試験を実施した結果 30 を表1に示した。

〈試験方法1:粘度〉上記組成物を25℃の恒温水槽に 放置した後、BM型粘度計で粘度を測定した。

【0039】 (試験方法2:硬化収縮率) 上記組成物を 25℃の恒温水槽に放置した後、浮き秤を用いて液体比 重D1を測定した。次に、得られる塗膜の厚さが100 μmになるようにガラス板に上記組成物を挟み込み、メ タルハライドランプで約1 J/c m² 照射した。JI S-28807-1976に準じ、この塗膜の個体比重 D2を求め、下記計算式により硬化収縮率を求めた。

#### [0040] 40

硬化収縮率 (%) = [(D2-D1)/D2]×100 【0041】 (試験方法3:膜厚) 約50nmのアルミ ニウム薄膜を形成した厚さ1.2mm、直径12cmの 円盤状ポリカーボネート基板に上記組成物をディスペン サで円形に塗布し、毎分3500回転で3秒間スピンコ ートを行った。次いで髙圧水銀ランプで約500m1/ cm<sup>2</sup> 照射後、硬化膜厚を測定した。

### [0042]

	実施例1	比較例1
粘度 (mPa·s)	130	240
硬化収縮率(%)	7. 9	7. 9
膜厚(μm)	9	1 3
反り増加量A (度)	0	0. 1
反り増加量B (度)	1	1. 5
回転時間 (秒) 及び実用性	3	6 < ×

【0043】 (試験方法4:反り)

i) 試験方法3と同様の条件で、上記組成物の塗布・硬 化前後での基板の反り角を測定し、反り角の増加量Aを 20

【0044】ii) 基板の厚さを0.6mmとし、試験 方法3と同様の条件で、上記組成物の塗布・硬化前後で の基板の反り角を測定し、反り角の増加量Bを比較し た。

【0045】 (試験方法5: 膜厚調整及び実用性評価) 約50mmのアルミニウム薄膜を形成した厚さ1.2m m、直径12cmの円盤状ポリカーボネート基板に上記 組成物をディスペンサで円形に塗布し、回転数を毎分3 厚10μm以下にできる条件を測定した。 実ラインで はサイクルタイム5秒以下で生産されていることから、 実用性の評価として5秒以下でできるものを○とした。 【0046】実施例1の組成物は、粘度が低いのでスピ ンコートによって適切な膜厚に塗布され、且つ硬化収縮 率も低いので約50 nmのアルミニウム薄膜を形成した

厚さ1.2mm、直径12cmの円盤状ポリカーボネー

ト基板に塗布・硬化しても基板に反りは生じなかった。 また、厚さ0.6mmの同様のポリカーボネート基板に **塗布・硬化した場合でも基板の反りは極めて小さかっ** 

【0047】一方、代表的な汎用のウレタンアクリレー トを使用し、硬化収縮率が実施例1と同程度になるよう 調製した比較例1では、粘度が高いためスピンコートに より5秒以下の短時間で10μm以下の薄膜にするのは 困難であり、実用性に乏しいものであった。

#### [0048]

【発明の効果】本発明の組成物は、硬化収縮率が低いの で光ディスクの保護コート剤として使用した場合反りの 500回転にし、回転時間を $1\sim10$ 秒の範囲で変え膜 30 小さいディスクを得ることが出来、信頼性の高い光ディ スクを生産することが出来る。特に基板の厚さが薄くな った場合格別顕著な効果を奏し、厚さ0.6mmのポリ カーボネート基板を2枚貼り合わせて生産するDVDに おいて、貼り合わせる前の情報記録層を有する厚さ0. 6 mmの単板の保護コート剤として特に適したものであ る。